



(1) Veröffentlichungsnummer:

0 143 282 & FOR A2

	r	-	
- 6	٠	2	1

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 84111968.8

(5) Int. Cl.4: G 01 J 5/00, G 01 J 3/28

② Anmeldetag: 05.10.84

© Priorität; 28,11,83 DE 3343043 19,04,84 DE 3414984 (7) Anmelder: Deutsche Forschungs- und Versuchsanstelt für Luft- und Raumfahrt e.V., D-5300 Bonn (DE)

Veröffentlichungstag der Anmeldung: 05.06.85 Patentblatt 85/23 Erfinder: Tank, Volker, Dipl.-Ing., Stegenerstrasse 4, D-8088 Eching a.A. (DE)

Benannte Vertragsstaaten: DE FR GB IT NL SE

(A) Vertreter: von Kirschbaum, Albrecht, Dipl.-Ing., Hermann-Ehlers-Strasse 21a, D-8034 Germering (DE)

🛇 Verlahren zur berührungslosen, emissionsgredunabhängigen Strahlungsmessung der Temperatur eines Objektes.

5 Es ist ein Verfahren zur berührungslosen, emissionsgradunabhängigen Strahlungsmessung der Temperatur von Objekten geschaffen. Bei diesem Verfahren nimmt das jeweilige Objekt zwei, drei oder mehr verschiedene Temperaturen an (oder wird auf zwei oder mehr Temperaturen gebracht oder nimmt diese selbst ein), und in vier oder mehr Spektralbereichen im infraroten und/oder sichtbaren Wellenlängenbereich werden jeweils Strahlungsmessungen der vom Objekt ausgehenden Strahlung durchgeführt. Aus diesen Meßwerten werden exakt oder sogar ausgleichend die jeweiligen Objekttemperaturen sowie ebenso alle übrigen unbekannten Größen (spektraler Emissionsgrad des Objekts, Umgebungstemperatur, etc.) bestimmt. Ferner wird bei einem Verfahren und einer Vorrichtung zur berührungslosen, emissionsgradunabhängigen Strahlungsmessung der Temperatur eines Objektes, wobei in n Wellenlängenbereichen im Ultravioletten, Sichtbaren und/oder Infraroten Strahldichten oder -stärken erfaßt werden, ein Meßobjekt nacheinander von einer Anzahl Strahlungsquellen bestrahlt. Hierbei wird die von den verschiedenen Strahlungsquellen nacheinander abgegebene Strahlung über eine spezielle Optik auf das Meßobjekt geleitet. Mit Hilfe der bei der nacheinander erfolgenden Strahlung jeweils durchgeführten Spektralmessungen wird ein bestimmtes bzw. ein überbestimmtes Gleichungssystem erhalten, aus welchem

dann neben verschiedenen anderen Werten die Temperatur des Meßobjektes als dessen wahre Temperatur erhalten wird.

1

Verfahren zur berührungslosen, emissionsgradunabhängigen Strahlungsmessung der Temperatur eines
Objektes

5

10

15

20

25

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur berührungslosen, emissionsgradunabhängigen Strahlungsmessung der Temperatur eines Objektes nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 oder 15. Es kann die Strahlungsmessung der Temperatur von natürlichen oder künstlichen Objekten im infraroten und/oder sichtbaren Spektralbereich erfolgen. Die große Bedeutung einer berührungslosen, emissionsgradunabhängigen Strahlungsmessung der Temperatur von Objekten für die Forschung und insbesondere für die Industrie ist hinlänglich bekannt.

Es ist bereits ein Verfahren und eine Vorrichtung zur berührungslosen Strahlungsmessung der Temperatur eines natürlichen oder künstlichen Objektes vorgeschlagen worden. Bei diesem Verfahren wird aus einer Reihe von zwei (drei) oder mehr Strahlungsmessungen in begrenzten (besonders ausgewählten) Spektralbereichen die Objekttemperatur, der Emissionsgrad des Objektes und die Umgebungstemperatur (aus der am Objekt reflektierten Umgebungsstrahlung) ausschließ-lich rechnerisch bestimmt (P 33 21 874.9). Der Nachteil dieses Verfahrens zeigt sich dann, wenn Messungen beispielsweise in n Spektralbereichen durchgeführt werden, da dann n voneinander unabhängige Gleichungen in folgender Form vorliegen:

$$L_{M,\lambda_{i}} = \varepsilon_{i} \cdot L_{T_{Obj},\lambda_{i}} + (1 - \varepsilon_{i})L_{T_{Umg},\lambda_{i}}$$
 (1)

wobei

 $L_{\text{M}, \lambda_{i}}$ die gemessene Strahldichte bei der Wellenlänge λ_{i} ist,

die nach Planck berechnte Strahldichte eines schwarzen Körpers der Temperatur T_{Obj} bei der Wellenlänge λ_i ist,

der Emissionsgrad des Objekts bei der Wellenlänge λ_i ist, $L_{T_{Umg}}$, i

die nach Planck berechnete Strahldichte eines schwarzen Körpers der Temperatur T_{Umg} bei der Wellenlänge λ_i ist, $(1-\mathcal{E}_i)$ der Reflexionsgrad des Objekts bei der Wellenlänge λ_i ist, T_{Obj} die wahre Objekttemperatur und die wahre Umgebungstemperatur ist.

Das bedeutet aber, es gibt unter der Voraussetzung einer homogenen Umgebungstemperatur und einer homogenen Objekttemperatur n + 2 unbekannte Größen, nämlich n unbekannte spektrale Emissionsgradwerte £; und die unbekannten Temperaturen

15 T_{Obj} und T_{Umg}. Nachdem somit in n Gleichungen n + 2 Unbekannte vorliegen, ist das System so nicht lösbar. Der Nachteil
solcher weiterentwickelter Temperaturmeßverfahren ist also
darin zu sehen, daß dann vereinfachende Annahmen getroffen
werden müssen, die wiederum dazu führen, daß die ermittelten

20 Temperaturen (Objekt- und Umgebungstemperatur) und Emissionsgradwerte nicht exakt sind, und daß darüber hinaus im allgemeinen Meßfehler ebenfalls das oder die Ergebnisse beeinflussen.

Es ist deshalb Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zur berührungslosen emissionsgradunabhängigen Strahlungsmessung
der Temperatur eines Objektes derart zu verbessern, daß damit nicht nur ohne vereinfachende Annahmen die Objekttemperatur, spektrale Emissionsgradwerte und die Umgebungstempe30 ratur (oder Umgebungstemperaturen bei einer thermisch inhomogenen Umgebung) exakt ermittelt werden können, sondern daß
darüber hinaus auch ein Ausgleich unterschiedlicher Meßfehler bewirkt wird. Gemäß der Erfindung ist diese Aufgabe bei
einem Verfahren nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 durch
35 die Merkmale im kennzeichnenden T il des Anspruchs 1 gelöst.
Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen 2 bis 14 angegeben.

- 1 Ferner ist es Aufgabe der Erfindung ein Verfahren und eine Vorrichtung zur berührungslosen, emissionsgradunabhängigen Strahlungsmessung der Temperatur eines Objektes zu schaffen, mittels welchem bzw. welcher ein bestimmtes oder
- 5 überbestimmtes Gleichungssystem erhalten werden kann, ohne daß hierzu die Objekttemperatur oder die Umgebungstemperatur oder andere von der verwendeten Vorrichtung unabhängige Größen geändert werden müssen. Gemäß der Erfindung ist dies bei einem Verfahren zur berührungslosen, emissions-
- 10 gradunabhängigen Strahlungsmessung der Temperatur eines Objektes nach dem Oberbegriff des Anspruchs 15 durch die Merkmale im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 15 erreicht. Vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Verfahrens sind in den Unteransprüchen 16 und 17 angegeben. Ferner
- 15 ist die gestellte Aufgabe mittels einer Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens durch die Merkmale im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 18 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der erfindungsgemäßen Vorrichtung sind in den Unteransprüchen 19 bis 21 angegeben.

Das Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 14 basiert auf folgenden Gleichungen;

$$L_{1}^{1}M, \lambda_{i} = r_{i} \cdot T_{i} \left\{ \epsilon_{i} \cdot L_{T_{1}} \right\}_{Obj}, \lambda_{i}^{+(1-\epsilon_{i})} L_{T_{Umg}}, \lambda_{i}^{-\frac{1}{2}}$$
(2)

$$L^{2}_{M}, \lambda_{i} = r_{i} \cdot T_{i} \left\{ \varepsilon_{i} \cdot L_{T2_{Obj}}, \lambda_{i}^{+(1-\varepsilon_{i})} L_{T_{Umg}}, \lambda_{i} \right\}$$

$$f = 3, \dots, n$$
(3)

30 wobei

20

die gemessen Strahldichte bei der Wellenlänge Ai (Zentrumswellenlänge) und der Objekttemperatur T1 ist;

die gemessene Strahldichte bei der Wellenlänge

aund der Objekttemperatur T2 ist;
die spektrale Empfindlichkeit des Meßgeräts
bei der Wellenläng 2; ist;

die Transmission der Atmosphäre bei der Wellenlänge λ_i ist;

die Objekttemperatur T1 und die Objekttemperatur T2 ist.

5

Hierbei gilt explizit:

$$L_{T1_{Obj}} = \frac{c_1}{\pi \lambda^5} \cdot \frac{1}{\frac{c_2}{\iota^{\lambda \cdot T1_{Obj}}}}$$
(4)

 $c_1 = 3.7418$ [W cm² μ m⁴]; $c_2 = 1.4388$ [μ m K]; $\pi = 3.141843$ L_{T1} die Strahldichte nach Planck für einen Schwarzen Körper der Temperatur T1_{Obj}, λ die Wellenlänge [μ m] und

T1_{Obj} die Objekttemperatur T1 [K] ist.

Cl.(4) gilt entsprechend auch für T2_{Obj} . Die Gleichungen (2) und (3) beschreiben vollständig die Strahldichte, die an na-

türlichen Objekten gemessen wird, nämlich die Summe aus emittierter Strahlung, die durch die Temperatur und den spektralen Emissionsgrad des Objekts bedingt ist, und aus reflektierter Umgebungsstrahlung (die durch die Umgebungstemperatur und den Reflexionsgrad $g_i = 1 - \varepsilon_i$ des Objektes bedingt ist.)

Hat ein interessierendes Objekt die Temperatur T1_{Obj} und sind beispielsweise nur die Wellenlängen (Zentrumswellenlängen) \mathcal{X}_{i} des verwendeten Spektralmeßgeräts bekannt (und ist die Breite aller Spektralbereiche identisch), dann enthält die Gl.(2) für n Spektralbereiche die unbekannten Faktoren: T1_{Obj}, T_{Umg}, r_i. T_i und \mathcal{E}_{i} . Es liegen also 2n + 2 unbekann-35 te Faktoren vor; dabei wurde vorausgesetzt, daß die Faktoren r_i (die spektrale Empfindlichkeit des Meßgeräts) und T_i (der Transmissionsgrad der Atmosphäre) nur als Produkt, als

1 welches sie auftauchen, ermittelt werden sollen, und die Kenntnis der einzelnen Faktoren hier nicht interessiert.

Den 2n + 2 Unbekannten stehen bei Gl.(2) nur n Meßwerte ge-5 genüber; eine (exakte) Lösung des Systems ist also nicht möglich. Ändert nun das Objekt seine Temperatur auf den Wert T2_{Obj}, so gilt zusätzlich G1.(3); damit kommt einerseits eine weitere Unbekannte hinzu, nämlich T2_{Obi}, und andererseits kommen aber n weitere Meßwerte hinzu. Somit stehen 2n 10 Meßwerten 2n + 3 Unbekannte gegenüber, so daß auch dieses System nicht exakt lösbar ist. Ändert nun das Objekt seine Temperatur auf den Wert T3_{Obi}, so liegen 2n + 4 Unbekannte gegenüber 3n Meßwerten vor; d.h. für n = 4 Spektralbereiche (in denen gemessen wird) ist das System mit 12 Meßwerten und 15 12 Unbekannten bereits exakt lösbar (wobei der Ausdruck exakt unter der Annahme zu verstehen ist, daß die Messungen fehlerfrei sind). Wird in n = 5 Spektralbereichen gemessen, so ist das Gleichungssystem mit 15 Messungen und 14 Unbekannten bereits überbestimmt; die Lösung erfolgt also itera-20 tiv (durch eine Ausgleichsrechnung), wobei durch die Überbestimmung ein Ausgleich von Meßungenauigkeiten bewirkt wird.

Die Differenz der Anzahl der Meßwerte und der Anzahl der Unbekannten 3n - (2n + 4) = n - 4 gibt dabei an, wie groß die 25 Zahl der Meßwerte ist, die zusätzlich zur Zahl der zur Lösung notwendigen Meßwerte zum Ausgleich der Meßungenauigkeiten beiträgt.

Die obigen Ausführungen gelten natürlich nur, wenn zu den Zeitpunkten der Messungen r_i, Z_i und T_{Umg} konstant sind, was bei unverändertem Meßaufbau und unveränderter Umgebung und wenn die Zeiten zwischen den Messungen nicht lang sind, sichergestellt ist, und wenn ferner £_i für T1_{Obj}, T2_{Obj} und T3_{Obj} jeweils denselben Wert hat, eine Forderung, die in 35 weiten Temperaturbereichen von den meisten Materialien und Objekten erfüllt wird. Erst im Bereich von hohen Temperaturen (Glut) und bei der Änderung von Aggregatzuständen kommt

l es zu einer deutlichen Temperaturabhängigkeit des Emissionsgrades.

Zur Durchführung des Verfahrens wird also die spektrale

5 Strahldichte des Objekts bei drei verschiedenen Objekttemperaturen z.B. in jeweils n = 4 Spektralbereichen aufgenommen, und aus diesen 12 Meßwerten werden die 12 unbekannten Größen exakt bestimmt. Ist n > 4, so liegen n - 4 Meßwerte vor, die durch den Ausgleich von Meßungenauigkeiten zur Genauig
10 keit der Ergebnisse beitragen.

Natürlich ist es möglich, das verwendete Spektrometer in bekannter Art zu eichen, d.h. seine spektralen Empfindlichkeitswerte ri (mit Hilfe von Eichstrahlern, d.h. schwarzen Körpern) zu ermitteln und zusätzlich seine Spektralbereiche so auszuwählen, daß sie in Bereichen hoher atmosphärischer Transmissionsgrade Zi liegen, so daß Zi = 1 gesetzt werden kann. (Solche Bereiche lassen sich in bekannter Weise durch Messung oder Modellrechnung - beispielsweise mit Hilfe der "LOWTRAN"- und "HITRAN"-Modelle - für jede Meßentfernung ermitteln.) Es wird damit die Zahl der unbekannten Größen auf n + 2 verringert, so daß durch Messungen bei zwei (2) Temperaturen des Objekts, welche zu 2n Meßwerten führen, für n = 2 bereits 4 Unbekannte und 4 Meßwerte vorliegen und somit eine Lösung möglich ist, und für n > 2 jeweils n - 2 Meßwerte einen Ausgleich bewirken.

Natürlich können noch weitere unbekannte Größen eingeführt werden, wie z.B. in thermisch inhomogener Umgebung verschie30 dene Umgebungstemperaturen etc., welche bei einer entsprechend großen Anzahl n der Spektralbereiche und einer entsprechenden Anzahl verschiedener Objekttemperaturen exakt oder
sogar ausgleichend ermittelt werden können.

35 Ebenso ist es möglich, alle einmal gewonnenen Erkenntnisse in folgenden Meßschritten zu nutzen; ist beispielsweise der Temperaturbereich g funden, in dem der Emissionsgrad tempe-

l raturunabhängig ist, so kann der einmal ermittelte spektrale Emissionsgrad $\boldsymbol{\mathcal{E}}_{i}$ bei den folgenden Messungen als bekannt verwendet werden. Das heißt, solange die Objekttemperatur in dem bestimmten Bereich liegt, kann jede Spektralmessung bei 5 nur einer Temperatur des Objekts bereits ausgleichend zur Bestimmung der Objekttemperatur und der Umgebungstemperatur verwendet werden; dies gilt entsprechend auch für die spektrale Empfindlichkeit r; des Spektrometers und den Transmissionsgrad \mathcal{Z}_{j} der Atmosphäre (welche beide natürlich tempe-10 raturunabhängig sind). Sind beispielsweise diese Größen (€ i, τ_{i} , r_{i}) mit n = 4 und aus 3n = 12 Meßwerten ermittelt, genügen in den weiteren Schritten n = 4 Meßwerte zur ausgleichenden Bestimmung der zwei Unbekannten $T_{\mbox{Obj}}$ und $T_{\mbox{Umg}}.$ Es ist also für sehr viele Anwendungen möglich, das Meßobjekt 15 nur einmal oder nur in größeren Zeitabständen zu Kontrollzwecken bei mehreren Temperaturen, was auch durch künstliche Heizung erreichbar ist, zu vermessen und die daraus gewonnenen Größen beispielsweise für Überwachungen in längeren Zeiträumen zu verwenden.

20

Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es also nicht nur möglich, die Temperatur eines Objektes exakt zu ermitteln, sondern es können auch sein spektraler Emissionsgrad und die Temperatur der Umgebung (oder die Temperaturen thermisch in-25 homogener Umgebung) ermittelt werden. Ein ganz besonderer Vorteil ist dabei, daß außerdem aus der Strahlungsmessung des Objektes - also ohne eine gesonderte Eichung - auch der Einfluß der spektralen Empfindlichkeit des Meßgeräts und der Atmosphäre bestimmt wird. Das Verfahren ist also "selbstka-30 librierend" und ein Driften der spektralen Empfindlichkeit des Meßgeräts verfälscht die Meßergebnisse nicht; damit ist eine Eichung und Nacheichung des Meßgeräts nicht erforderlich, was ein unschätzbarer Vorteil für routinemäßig verwendete Meßgeräte ist.

35

Ein weiterer besonderer Vorteil des erfindungsgemäßen, vorstehend beschriebenen Verfahrens besteht darin, daß bei

- 1 einer entsprechend hohen Anzahl der Spektralbereiche und/ oder der Objekttemperaturen die Meßergebnisse ausgleichend "ermittelt, d.h. Meßungenauigkeiten ausgeglichen werden.
- 5 Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung weist diese m (m ≥ 1) Strahlungsquellen auf, die beispielsweise für Messungen im infraroten Bereich auf m verschiedene Temperaturen aufgeheizt werden und dadurch m verschiedene Intensitäten haben. Mit Hilfe einer entsprechenden Optik und Mechanik wird die Strahlung einer jeden der m Strahlungsquellen nacheinander auf das Objekt, dessen Temperatur zu bestimmen ist, gelenkt, und zwar zweckmäßigerweise so, daß diese Strahlung sowohl den Winkelbereich des verwendeten Spektrometers als auch dessen auf dem Objekt überdeckte Fläche vollständig ausleuchtet. Anders ausgedrückt bedeutet dies, daß der Raumwinkel der erfindungsgemäßen Vorrichtung gleich dem oder größer als der des Spektrometers ist.
- Selbstverständlich sind die Strahlungsquellen den Spektralbereichen der Messung anzupassen, d.h. im Infraroten werden Schwarzkörper, beispielsweise Hohlraumstrahler verwendet, die im übrigen auch im sichtbaren Bereich verwendet werden können; darüber hinaus können beispielsweise auch Wolframbandlampen oder Quarzhalogenlampen usw. verwendet werden. Im Ultravioletten kommen beispielsweise u.a. Bogenlampen zur Anwendung. Für alle Spektralbereiche eignen sich jedoch besonders entsprechende Laser bzw. Laserdioden, wie nachstehend noch im einzelnen erläutert wird.

Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezugnahme auf die anliegenden Zeichnungen im einzelnen näher erläutert. Es zei-35 gen:

- 1 Fig.1 und 2 graphische Darstellungen des Transmissionsgrades der Atmosphäre in Abhängigkeit von der Wellenlänge für Weglängen von 1 m bzw. 3 m, die mit dem Modell "Lowtran 5" unter Verwendung des Modells "Sommer in mittlerer Breite" bei einer spektralen Auflösung von 5cm 1 in einer Höhe von 0,5km bei einer Sichtweite von 23km berechnet sind;
- eine schematische Darstellung einer Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrensnach den Ansprüchen 1 bis 14;
- rig. 4 schematisch eine ausführliche Darstellung
 beispielsweise einer Strahlungsmessung, wobei
 die wichtigsten Strahlungsteile angegeben
 sind;
- Fig. 5 eine schematische Darstellung einer Vorrich20 tung zur Durchführung des Verfahrens nach den
 Ansprüchen 15 bis 17 mit m Strahlungsquellen;
- Fig. 6 eine schematische Darstellung einer fokussierbaren Optik aus einem Strahlteiler mit nachgeordnetem Teleskop, und
- Fig. 7 eine weitere schematische Darstellung einer Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach den Ansprüchen 15 bis 17 mit n Strahlungsquellen in Form von Laserdioden.
- Der Transmissionsgrad der Atmosphäre in Fig.1 und 2 ist für 35 einen Wellenlängenbereich von 1µm bis 15µm dargestellt. Das Verfahren gemäß der Erfindung ist selbstverständlich nicht auf diesen Wellenlängenbereich beschränkt, sondern vom ul-

- l travioletten Spektralbereich kontinuierlich bis zum sehr langwelligen Infrarotbereich, also bis in den Bereich der Millimeterwellen anwendbar. Der in den Fig.1 und 2 dargestellte Bereich, einschließlich des nicht sichtbaren Spektralbereichs ist allerdings besonders gut zur Durchführung des Verfahrens bei den üblicherweise vorkommenden, natürlichen und künstlich erzeugten Temperaturen der Umwelt einschließlich industrieller Prozesse geeignet. Natürlich ist für Weglängen von 1m bis 3m im sichtbaren Spektralbereich der Transmissionsgrad der Atmosphäre gleich eins (; = 1).
- Zur Durchführung des Verfahrens gemäß der Erfindung werden u.a. aus Energiegründen (Strahlungsenergie) Spektralbereiche ausgewählt, in denen der Transmissionsgrad der Atmosphäre 15 nahe an eins (T = 1) ist; wie aber aus den Fig.1 und 2 ersichtlich, ist durchaus der gesamte dort dargestellte Bereich geeignet. Für größere Weglängen wird der Transmissionsgrad der Atmosphäre in bestimmten Bereichen (z.B. etwa von 2,6µm bis 2,8µm oder etwa von 5,5µm bis 7,3µm, etc.) gleich 20 null (T = 0); eine Messung in solchen Bereichen ist dann natürlich nicht mehr sinnvoll; das Verfahren führt aber auch mit solchen Meßwerten noch zu einem Ergebnis, wenn neben diesen Meßwerten noch genügend andere vorhanden sind, in denen Strahlung vom Objekt zum Meßgerät gelangt, solange die 25 Anzahl der Unbekannten gleich der oder kleiner als die Anzahl der Meßwerte (die noch Strahlungsenergie enthalten) ist.

Bei dem in Fig.3 dargestellten Ausführungsbeispiel wird die von einem Objekt O ausgehende Strahlung von einem Teleskop T 30 eines Interferometerspektrometers IFS (eines Interferometers nach Michelson) gesammelt und über eine Kollimatorlinse KL in das Interferometer gelenkt. In dem Interferometer IFS wird in bekannter Weise mittels eines Strahlteilers ST, eines festen Spiegels S₁ und eines beweglichen Spiegels S₂ 35 sowie einer Feldlinse FL unter Einbeziehung eines Detektors DO ein Interferogramm der einfallenden Strahlung erzeugt. Das Interferogramm wird in Form eines elektrischen Signals

in einem elektrischen Verstärker V verstärkt und von einem Analog-Digitalwandler digitalisiert, und zwar mit Hilfe eines Wandlertaktes, der in bekannter Weise unter Zuhilfenahme eines weiteren festen Spiegels RS₁, eines weiteren Strahlteilers RST eines Referenzinterferometers, eines weiteren Detektors DL des Referenzinterferometers und eines Ausgangsverstärkers RV aus den in dem Referenzinterferometer zur Positionsmessung des Spiegels S₂ verwendeten Laserlichts eines Lasers L (beispielsweise eines HeNe-Lasers) gewonnen wird.

Die digitalisierten Meßwerte (Interferogrammwerte) werden entweder unmittelbar in einem Mikrorechner durch eine mathematische Fouriertransformation in das Spektrum der eingefal-15 lenen Strahlung umgerechnet und dann als Spektrum in einem dem Mirkorechner zugeordneten Digitalspeicher abgespeichert, oder erst auf diesem Speicher abgelegt und später transformiert. Gleichartige Messungen erfolgen nach Änderung der Objekttemperatur oder der Umgebungstemperatur, o.ä.. Nach der 20 Berechnung aller entsprechenden Spektren, die in Abhängigkeit von der spektralen Auflösungskraft des Interferometers je eine Anzahl von einigen zehn bis zu mehreren zehntausend oder mehr spektralen Meßwerten enthalten, wird aus allen Spektralwerten und/oder aus einer größeren oder kleineren 25 Zahl ausgewählter Werte und/oder aus verschiedenen Gruppen ausgewählter Werte das Gleichungssystem gebildet und gelöst oder ausgleichend gelöst. Alle ermittelten Werte oder einzelne, wie beispielsweise nur die Objekttemperaturen, können dann mit Hilfe eines Anzeigegeräts an-30 gezeigt werden.

Der Mikrorechner verfügt über eine Befehlseingabeeinheit, über die alle das Verfahren betreffenden Befehle in bekannter Weise flexibel aufgerufen, verknüpft, gestartet, etc.

35 werden können (beispielsweise Datenaufnahme vom Interferometerspektrometer, Fouriertransformation, Aufstellung und Lösung des Gleichungssystems etc.).

1 In Abwandlung der Ausführungsform nach Fig. 3 ist es auch möglich, andere Spektralradiometer zu verwenden (beispielsweise Filterradiometer). Grundaätzlich kann dabei eine beliebige Anzahl von Spektralbereichen unter der Bedingung 5 verwendet werden, daß das Gleichungssystem lösbar ist. Die Speicherung, Verarbeitung und Ausgabe der Meßwerte und der Ergebnisse kann auf verschiedenen Medien und Rechnern durchqeführt werden. Da im allgemeinen eine möglichst geringe Anzahl von Meßwerten erforderlich sein soll, ist zur Datener-10 fassung und Berechnung der Ergebnisse ein Mikrorechner ausreichend, so daß die beschriebene Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens auch bei Verwendung einfacher, fortschrittlicher (bisher recht aufwendiger) Interferometerspektrometer als transportables Gerät gestaltet werden kann, 15 das breite und wirtschaftliche Anwendungsmöglichkeiten eröffnet.

Fig.4 zeigt schematisch in ausführlicher Darstellung beispielhaft eine Strahlungsmessung, wobei die wichtigsten auf20 tretenden Strahlungsteile wiedergegeben sind. Hierbei bedeuten in Fig.4:

	V	die Wellenzahl [cm ⁻¹] (inverse Wellenlänge),
		bezüglich der Umgebung des Objekts:
25	Lu	die Strahldichte der Umgebung als eine Funktion von $oldsymbol{ u}$ und:
	T _u	die Umgebungstemperatur
	ε_{u}	der (die) Emissionsgrad(e) der Umgebung (die selbst
30		eine Funktion von V sind)
		bezüglich des Objekts:
	LK	die Strahldichte des Objekts, als Funktion von
		und:
	TK	die Objekttemperatur
	εK	den Emissioinsgrad
35		ferner des Objekts,
	9 K	den Reflexionsgrad und die jeweils Funktionen
	τ _K	den Transmissionsgrad von V sind;

1	τ ε _{At} β At	bezüglich der Atmosphäre: den Transmissionsgrad $\left. \right\}$ der Atmosphäre, die den Emissionsgrad $\left. \right\}$ jeweils Funktionen von V den Reflexionsgrad $\left. \right\}$ sind
J	^L AtEM	die Strahldichte der von der Atmosphäre emittierten Strahlung, die Funktion der Atmosphärentemperatur,
10	^L AtSu	von D und von E _{At} ist; die Strahldichte der an der Atmosphäre gestreuten Strahlung von Objekten der Umgebung (der Atmosphäre)
		bezüglich der Umgebung der Atmosphäre (anders als
15	L uAt	die des Objekts): die Strahldichte der Umgebung der Atmosphäre, die Funktion von V ist und:
	TuAt E uAt	die Temperatur der Umgebung der Atmosphäre und den Emissionsgrad der (Objekte) der Umgebung der Atmosphäre
20		bezüglich des Meßgerätes:
	L _{SE}	die Strahldichte des Meßgeräts (Strahlungsempfän- gers), die eine Funktion von $oldsymbol{ u}$ ist und:
	T _E	die Temperatur des Meßgeräts
25	ε _E	den Emissionsgrad der inneren Oberflächen des Meß- geräts;
		ferner:
	$oldsymbol{arepsilon}_{ m E}$	den Emissionsgrad der inneren Komponen- den Transmissionsgrad ten des Meßgerätes
30	R(V)	die spektrale Empfindlichkeit des Meßgeräts als Funktion der Wellenzahl 战, wobei die Empfindlich~
		keit dem r _i in den vorherigen Gleichungen (dort als Funktion der Wellenlänge 2) entspricht und
	U _E (r)	das aus der empfangenen Strahlung vom Detektor er-
35		zeugte elektrische Signal des Meßgeräts, das eine
		Funktion von V ist.~

In Fig.4 sind die Teile "Objekt, Umgebung, Atmosphäre, Meßgerät" unterschieden, und es ist angegeben, welche Strahlungsanteile wo auftreten, bzw. wie sie verändert werden;
dazu sind kleine Koordinatensysteme an vier Orten auf dem
Weg der Strahlung eingezeichnet, welche qualitative Spektren enthalten, die andeuten, wie die spektrale Charakteristik der Objektstrahlung vom Ort des Objektes (wo das
Planck'sche Gesetz charakterisierend ist, für & () =
const.) durch die Einflüsse von Umgebung, Atmosphäre und
Meßgerät fortlaufend verändert wird.

Das Objekt wird durch seine Temperatur und seinen spektralen Emissions-, Reflexions- und Transmissionsgrad beschrieben; entsprechende Größen beschreiben auch die Umgebung, wo-15 bei Objekt und Umgebung hier der Einfachheit halber hinsichtlich der sie beschreibenden Größen als räumlich homogen angesehen werden (wodurch der Transmissionsgrad des Objektes null gesetzt wird). Es wird also $\boldsymbol{\varepsilon}_{\mathrm{K}}$ + $\boldsymbol{\varsigma}_{\mathrm{K}}$ = 1, d.h., ist gegebenenfalls $Z_{K} \neq 0$, so wird angenommen, daß die Umgebungs-20 strahlung das Objekt entsprechend \mathcal{I}_{κ} von allen Seiten, also auch von der Rückseite, durchdringt. Die vom Objekt ausgehende Strahlung ist daher die Summe von Objektstrahlung und reflektierter Umgebungsstrahlung. Auf dem Weg durch die Atmosphäre werden beide Anteile durch den spektralen Transmis-25 sionsgrad der Atmosphäre (multiplikativ) verändert und (additiv) erweitert durch die von der Atmosphäre selbst emittierte Strahlung und die an der Atmosphäre gestreute Umgebungsstrahlung (wobei diese Umgebung zumindest für lange Wege durch die Atmosphäre eine andere ist als die Umgebung ³⁰ des Objektes). Auf dem Weg durch das Meßgerät (von der Optik zum Detektor) überlagern sich (additiv) weitere Strahlungsanteile der empfangenen Strahlung, nämlich die von den inneren Komponenten und Oberflächen des Meßgeräts emittierte Strahlung. Darüber hinaus wird die Strahlung (multipli-35 kativ) von Komponenten, wie Filtern, Linsen, Spiegeloberflächen etc. des Meßgeräts, sowie von der spektralen Empfindlichkeit des Detektors beeinflußt (falls diese nicht

konstant im Meßbereich ist). Diese multiplikativen Einflüsse werden im Faktor R(ν) (bzw. r_i), der spektralen Empfind-lichkeit des Meßgeräts zusammengefaßt, während alle Strahlungsanteile, die vom Meßgerät stammen, zur (Eigenstrahlung) Strahldichte L_{SE} zusammengefaßt werden.

Alle hier beschriebenen Größen sind zunächst unbekannt; sie lassen sich aber alle bestimmen, indem entsprechend dem Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 14 in genügend großer Zahl von Wellen lenlängenbereichen und bei genügend vielen verschiedenen Temperaturen des Objekts oder der Umgebung, etc. Strahlungsmessungen durchführt, so daß ein bestimmtes ober überbestimmtes Gleichtungssystem erhalten wird. Ist man allerdings, wie im vorliegenden Fall, hauptsächlich an der Bestimmung der Temperatur des Objekts interessiert, so ist es natürlich zweckmäßig, durch entsprechende Auslegung des Meßegerätes und der Meßanordnung möglichst viele Größen (an denen man nicht interessiert ist) vernachlässigbar zu machen.

20 Wird beispielsweise das Meßgerät als Interferometerspektrometer nur mit spiegelnder Optik ausgeführt und die Temperatur des ganzen Gerätes stabilisiert, so gilt in guter Näherung die Zusammenfassung der Geräteeigenstrahlung zu einer Strahldichte L_{SE} gegeben durch die Temperatur $T_{\rm F}$ des 25 Gerätes. Der Emissionsgrad $\mathcal{E}_{_{\mathrm{E}}}$ der inneren Oberflächen des Gerätes wird durch eine weitgehende Verwendung gleicher Materialien einheitlich gehalten. Wenn es die Meßaufgabe erlaubt, wird ein Detektor mit einer wellenlängenunabhängigen Empfindlichkeit verwendet. Zweckmäßig werden die Wellenlän-³⁰ genbereiche der Messung so ausgewählt, daß in ihnen die Transmission der Atmosphäre zu 2 = 1 gesetzt werden kann. Darüber hinaus wird der (additive) Anteil der Strahlungsanteile der Atmosphäre L_{A+Su} und L_{A+EM} vernachlässigbar, indem der Weg zwischen Meßgerät und Objekt kurz gehalten wird. 35 Gegebenenfalls wird durch entsprechende Abschirmungen (z.B. durch einen Tubus am Meßgerät. der nahe ans Objekt reicht)

eine homogene Umgebungsstrahlung erreicht, so daß also nur

eine Umgebungstemperatur zugrunde gelegt werden muß.

1 Bei Messung in n Wellenlängenbereichen und bei m verschiedenen Objekttemperaturen sind dann unbekannt:

m x T_{Obj} die Objekttemperatur 5 лх**є**; der spektrale Emissionsgrad des Objektes 1 x T_{Umo} die Umgebungstemperatur 1 x T_M die Temperatur des Meßgeräts (innen) 1 x r; = const die spektrale Empfindlichkeit des Meßgeräts

- 10 also n+m+3unbekannte Größen stehen n.m Meßwerten gegenüber. Für m = 2 Objekttemperaturen und n = 5 Wellenlängenbereiche ist also schon eine selbstkalibrierende Messung möglich. Natürlich ist generell eine Vergrößerung der Anzahl m der Objekttemperaturen wirkungsvoller als die Verwendung von
- mehr Wellenlängenbereichen. Unter der Voraussetzung, daß r; ‡ const, also wellenlängenabhängig ist, hat man n unbekannte Werte von r;, also es liegen 2n+m+2 Unbekannte gegenüber'n \cdot m Meßwerten vor und mit m = 3 und n = 5 ist das Gleichungssystem bestimmt.

Für diese Beispiele ist der Emissionsgrad der inneren Oberflächen des Meßgeräts zu $\mathcal{E}_{\mathrm{E}} = \mathrm{const} = 1$ angenommen worden.

Es gelten dann folgende Gleichungen:

25

20

$$L_{M,\lambda_{i}}^{1} = r_{i} \{ \epsilon_{i} \cdot L_{T_{Obj},\lambda_{i}}^{1} + (1 - \epsilon_{i}) L_{T_{Umg},\lambda_{i}}^{1} + L_{T_{E},\lambda_{i}}^{1} \}$$
 (5)

$$L_{M,\lambda_{i}}^{10} = r_{i} \{ \epsilon_{i} \cdot L_{T_{Obj},\lambda_{i}}^{10} + (1-\epsilon_{i}) L_{T_{Omg},\lambda_{i}}^{1} + L_{T_{E},\lambda_{i}}^{10} \}$$
 (6)

- Die verschiedenen Strahlungsanteile (in obigen Ausführungen) haben natürlich in den verschiedenen Wellenlängenbereichen unterschiedliche Bedeutung; so wird beispielsweise die Eigenstrahlung des Geräts im Sichtbaren meist zu vernach- lässigen sein; (ähnliches gilt für die Emissions- etc. -grade). Die Erläuterungen haben allgemeine Gültigkeit, sind aber besonders auf den für die technische Realisierung wohl wichtigsten Infrarotstrahlungsbereich abgestimmt.
- 10 Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist auch noch eine weitere Anwendung durchführbar, die allerdings im allgemeinen in der Praxis eine untergeordnete Bedeutung hat:
 Liegen Messungen bei m Objekttemperaturen in je n Spektralbereichen vor und sind außer diesen Meßwerten sonst keine
 15 Informationen vorhanden, insbesondere auch nicht darüber, bei welchen n Wellenlängen (Spektralbereichen) die Messungen durchgeführt wurden (außer der Tatsache, daß ihre Lage ungefähr bekannt sein sollte, beispielsweise im Sichtbaren oder im Bereich 3 bis 5 μm oder im Bereich 8 bis 14 μm), so können alle unbekannten Größen, insbesondere auch die Spektralbereiche (Wellenlängen) der Messungen errechnet oder ausgleichend errechnet werden.

Sind beispielsweise:

25

30

- n Spektralbereiche der Messungen
- n Werte des spektralen Emissionsgrades des Objektes
- n Werte r_i. ² (Produkt von spektraler Empfindlichkeit des Meßgeräts und der spektralen Transmission der Atmosphäre)
- m Objekttemperaturen
- eine Umgebungstemperatur und. ...
- eine Temperatur des Meßgeräts unbekannt,
- dann liegen 3n+m+2 Unbekannte gegenüber wieder n.m Meßwerten vor. Dann ist beispielsweise für n = 6 und m = 4 das Glei-chungssystem lösbar; für n = 6 und m = 5 ist es bereits (um 5 Meßwerte) überbestimmt.

1 Bei der Vorrichtung nach Fig. 4 zur Durchführung des Verfahrens nach den Ansprüchen 15 bis 17 sind beispielsweise für "Messungen im Infraroten m Strahlungsquellen beispielsweise in Form von Schwarzkörpern Q1 bis Qm vorgesehen, welche in 5 einem nicht näher dargestellten Gehäuse eines Spektrometers untergebracht sind. Hierbei ist in Fig. 5 als Spektrometer wieder ein Interferometer-Spektrometer IFS, wie in Fig. 3 dargestellt. Die m Strahlungsquellen in Form von Schwarzkörpern Q1 bis Qm können mittels einer bekannten, nicht 10 näher dargestellten Mechanik nacheinander in eine solche Lage gebracht werden, daß die von einer in die richtige Lage gebrachten Strahlungsquelle abgegebene Strahlung auf einen Strahlteiler QST fällt, oder sie kann auch mit Hilfe von Umlenkspiegeln bei fest angeordneten Strahlungsquellen 15 auf den Strahlteiler QST gelenkt werden.

Der Strahlteiler QST arbeitet hierbei in bekannter Weise als halbdurchlässiger Spiegel, d.h. er reflektiert also die Hälfte der von der jeweiligen Strahlungsquelle Q auf 20 ihn treffenden Strahlung über das ihm nachgeordnetes Teleskop T auf ein zu messendes Objekt O, während die andere Hälfte der von der jeweiligen Quelle Q abgegebene Strahlung den Strahlteiler QST passiert bzw. von diesem durchgelassen wird. (Durch einen nicht dargestellten Planspie-25 gel, welcher gegenüber den Quellen Q1 bis Qm, d.h. auf der anderen Seite des Strahlteilers angeordnet ist, könnte der von dem Strahlteiler durchgelassene Strahlungsanteil wiederum über den Strahlteiler QST zur Hälfte in das Interferometer-Spektrometer IFS und zur Hälfte zurück in die je-30 weilige Quelle gelenkt werden. Dadurch käme dann eine definierte Strahlung von der "Rückseite" des Strahlteilers QST in das Spektrometer, welche wiederum in dem Gleichungssystem zu berücksichtigen wäre.)

35 Die von dem Objekt O selbst ausgehende Strahlung sowie der von dem Objekt O reflektierte Strahlungsanteil der jeweils in Gegenüberlage von dem Strahlteiler angeordneten

- 1 Strahlungsquelle Q1 bis Qm werden dann von dem Teleskop T des Interferometers IFS gesammelt und über den Strahlteiler QST sowie die Kollimatorlinse KL in das Interferometer gelenkt. In dem Interferometer IFS wird in bekannter Weise 5 mittels des Strahlteilers ST, des festen Spiegels S1 und des beweglichen Spiegels S2 sowie der Feldlinse FL mit Hilfe des Detektors DO ein Interferogramm der einfallenden Strahlung erzeugt.
- 10 Das Interferogramm wird in der gleichen Weise, wie in Verbindung mit Fig. 1 beschrieben, verarbeitet. Alle ermittelten Werte oder einzelne Werte, wie beispielsweise die Objekttemperatur, können dann mit Hilfe des Anzeigegeräts angezeigt werden.
- 15 Bei der in Fig. 5 dargestellten Vorrichtung gemäß der Erfindung sind m (m \geq 1) Strahlungsquellen Q1 bis Qm vorgesehen, die beispielsweise bei Messungen im infraroten Bereich auf m verschiedene Temperaturen \mathbf{T}_{Q1} bis \mathbf{T}_{Om} aufgeheizt werden, und 20 damit m verschiedene Intensitäten haben. Mit Hilfe des Strahlteilers OST und der bekannten, bereits erwähnten Mechanik, mit welcher entweder die m Strahlungsquellen in Form von Schwarzkörpern Q1 bis Qm vor den Strahlteiler QST bewergt werden oder aber auch die von den Schwarzkörpern Q1 bis Qm abgegebene Strahlung 25 nacheinander über entsprechende, mechanisch gesteuerte Umlenkspiegel auf den Strahlteiler QST gelenkt wird, wird dann die Strahlung eines jeden Strahlers QI bis Qm über das Teleskop T auf das Objekt O gelenkt, dessen Temperatur zu bestimmen ist. Hierbei sind die Strahlungsquellen den Spek-30 tralbereichen der Messung anzupassen, so daß beispielsweise, wie vorstehend ausgeführt, im Infraroten, aber auch im Sichtbaren Schwarzkörper in Eorm von Hohlraumstrahlern verwendet werden, während im Ultravioletten beispielsweise Bogenlampen angewendet werden können.

Bei einer Bestrahlung mit jedem der m-Strahler wird dann eine Spektralmessung durchgeführt, wodurch dann das nachstehend angeführte System von (m+1) . n Gleichungen erhal-

35

- ten wird. Hierbei ist mit n die Anzahl der verwendeten Spektralbereiche des Spektrometers bezeichnet. (Die Eigenstrahlung des Meßgeräts ist als vernachlässigbar angenommen, könnte aber auch berücksichtigt werden).
- 5 Die (m+1) Gleichungen lauten:

20

25

$$L_{M,\lambda_{i}}^{1} = t_{QST_{i}} \cdot r_{i} \cdot r_{i} \left(\epsilon_{i} \cdot L_{T_{QDj},\lambda_{i}}^{1} + (1-\epsilon_{i}) \left(L_{T_{QMg},\lambda_{i}}^{1} + r_{QST_{i}} \cdot \Omega_{Q} \cdot L_{T_{Q1},\lambda_{i}}^{1} \right) \right) (7)$$

$$L^{2}_{M,\lambda_{i}} = t_{QST_{i}} \cdot r_{i} \cdot \tau_{i} \left(\epsilon_{i} \cdot L_{T_{Qbj},\lambda_{i}} + (1-\epsilon_{i}) \left(L_{T_{Qmg},\lambda_{i}} + r_{QST_{i}} \cdot \Omega_{Q^{2},\lambda_{i}} \right) \right) (8)$$

$$L_{\text{TM}}^{\text{Lm}}, \lambda_{i} = L_{\text{QST}_{i}} \cdot r_{i} \cdot \tau_{i} \left(\epsilon_{i} \cdot L_{\text{TOD}_{i}} \cdot \lambda_{i} + (1 - \epsilon_{i}) \left(L_{\text{TUmg}_{i}} \cdot \lambda_{i} + r_{\text{QST}_{i}} \cdot \Omega_{O} \cdot L_{\text{TOm}_{i}} \cdot \lambda_{i} \right) \right) (9)$$

$$L(m+1)_{M,\lambda_{\underline{i}}} = r_{\underline{i}} \cdot \tau_{\underline{i}} (\varepsilon_{\underline{i}} \cdot L_{\underline{T}_{\underline{Obj}},\lambda_{\underline{i}}} + (1-\varepsilon_{\underline{i}}) \cdot L_{\underline{T}_{\underline{Omg}},\lambda_{\underline{i}}})$$
(10)

wobei Ω der Geometrie- und Korrekturfaktor der bestrahlenden Quelle Q, r_{QST} , bzw t_{QST} , ein spektraler Reflexions- bzw. Transmissionsgrad eines Strahlteilers der Fig., und Ll_{M} , λ_{1} Lm_{M} , λ_{1} das Detektorsignal ist.

Da auch die Meßwerte des Objektes O ohne eine zusätzliche Bestrahlung in den Gleichungen 7 bis 10 verwendet werden können, ist es notwendig, um bei Verwendung von m Strahlern (m+1).n Gleichungen zu gewinnen, daß eine Messung ohne Bestrahlung durchgeführt wird (siehe vorstehende Gl (10)). Im allgemeinen genügt es, für diese Messung (ohne eine der zusätzlichen Strahlungsquellen) diese zusätzlichen Strahlungsquellen diese zusätzlichen Strahlungsquellen abzuschalten bzw. auszublenden. Bei Messungen im Infraroten ist es insbesondere bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 5 erforderlich, auch den Strahlteiler QST aus dem Strahlengang zu klappen, wodurch n weitere Unbekannte hinzukommen, da aus tQST. Ti Ti das Produkt

- $_1$ $_{i}$. \mathcal{T}_{i} wird. Diese weiteren n Messungen bringen bei Messungen mit dem Ausführungsbeispiel der Fig.5 im Infraroten daher keinen weiteren Vorteil.
- 5 Ist die erfindungsgemäße Vorrichtung derart einfach aufgebaut, daß nur sichergestellt ist, daß die Temperaturen T_{Q1} bis T_{Qm} der Anzahl Strahlungsquellen Ql bis Qm unterschiedlich sind, ihre genaue Größe jedoch nicht gemessen oder angezeigt wird, und sind ferner die Größen Ω_Q und 10 r_{QST}, und t_{QST}, nicht exakt bekannt, so enthält das vorstehend wiedergegebene Gleichungssystem folgende Unbekannten:

 $n \times r_1 \cdot r_1$

(falls ein Herausklappen des Strahlteilers QST notwendig ist).

25

Ferner sollen nachstehend die mit "Geometrie- und Korrekturfaktor Q" bezeichnete Größe und die mit "spektrale
Empfindlichkeit ri" bezeichnete Größe in den Gln.(7) bis

(10) gesondert betrachtet werden, da in diesen Größen verschiedene Werte zusammengefaßt sind. Bedingt durch die jeweils verwendete Optik empfängt das Spektralmeßgerät eine
Strahlung nur aus einem bestimmten Winkelbereich (d.h. dem
Gesichtsfeld bzw. dem Raumwinkel). Außerdem ist die Empfindlichkeit des Spektrometers an den Rändern seines Gesichtsfeldes kleiner als im Zentrum. Alle drei Anteile der
empfangenen Strahlung, nämlich vom Objekt, von der Umge-

1 bung und von der zusätzlichen Bestrahlung, erfahren bezüglich Raumwinkel und Empfindlichkeit über das Gesichtsfeld 'des Spektrometers dieselbe "Behandlung"; dies gilt für den Anteil der zusätzlichen Bestrahlung nur dann, wenn die 5 vorstehende Empfehlung bezüglich einer vollständigen Ausleuchtung der vom Spektrometergesichtsfeld überdeckten Fläche befolgt ist. Die zahlenmäßig Berücksichtigung von Gesichtsfeldwinkel und seiner Empfindlichkeit kann daher in der Größe r, erfolgen, weshalb auch die Größe r, als 10 die spektrale Empfindlichkeit des Spektralmeßgeräts bezeichnet wird; streng gilt dies natürlich nur für gesichtsfeldfüllende Objekte, während im anderen Fall geometrisch korrigiert werden muß. Darüber hinaus ist in der Größe r, der Einfluß aller optischen Komponenten des Meß-15 geräts (wie Linsen, Spiegel, Strahlteiler, Detektor usw.) sowie der Einfluß der Elektronik auf die Strahlung und das elektrische Signal berücksichtigt.

Nunmehr soll der sogenannte Geometrie- und Korrekturfaktor

20 Ω erläutert werden. Nachdem die Umgebungsstrahlung aus dem gesamten Halbraum das Objekt bestrahlt, wobei das Objekt eine ebene Fläche sein soll, ist, nachdem im Unterschied hierzu die zusätzliche Bestrahlung nur aus einem kleineren Winkelbereich, nämlich dem Raumwinkel der bestrahlenden Optik, stammt, eine Korrekturgröße kl einzuführen. Die Korrekturgröße kl ist gegeben durch das Verhältnis des Raumwinkels Ω der bestrahlenden Optik zum Raumwinkel des Halbraums, also durch:

30
$$k1 = \frac{\Omega_B}{2\pi}$$
 (11)

(Streng müßte es heißen:

$$\kappa_1 = \frac{\Omega_B}{2\pi - \Omega_B} \tag{12}$$

weil die Strahlung der Umgebung nur aus dem Winkelbereich $2\pi - \Omega_B$ auf das Objekt fällt, wobei allerdings meistens $2\pi > \Omega_B$ sein wird.)

Ferner ist analog zur Empfindlichkeitsverteilung über das Gesichtsfeld des Spektralmeßgeräts die Intensität der Bestrahlung am Rande des Gesichtsfeldes der bestrahlenden Optik geringer als in dessen Zentrum; auch dieser Einfluß ist durch einen Korrekturfaktor k2 zu berücksichtigen, der eine Mitteilung der Intensität über das Gesichtsfeld bewirkt.

Darüber hinaus ist auch bei stets gesichtsfeldfüllendem

10 Objekt für die reflektierten Anteile der zusätzlichen Bestrahlung der Raumwinkel Ω_{RB} , unter dem das Objekt die Spektrometeroptik "sieht", abhängig von der Entfernung zwischen Objekt und Spektrometer. Dieser Einfluß muß durch eine dritte Korrekturgröße k3 berücksichtigt werden, näm
15 lich

$$k3 = \Omega_{RB} = \frac{A_s}{d^2}$$
 (13)

wobei A_S (cm²) die wirksame Fläche der Spektrometerapera-20 tur und d (cm) der Abstand vom Spektrometer zum Objekt ist.

Die genannten drei Korrekturgrößen sind zusammengefaßt in dem Geometrie- und Korrekturfaktor Ω_{m} .

$$\Omega_{Q} = k1 \cdot k2 \cdot k3$$

$$= k2 \cdot \frac{\Omega_{B}}{2\pi} \cdot \frac{A_{B}}{d^{2}} \tag{14}$$

mit 0 < k2 < 1.

30

Im folgenden sollen als Beispiele zwei Ausführungsformen
35 dargestellt werden, und die jeweils notwendige Anzahl von
Spektralbereichen und Strahlern soll hierbei abgeschätzt
werden. In einem später folgenden, dritten Ausführungsbeispiel sind Maßnahmen am optischen Aufbau eines entsprechen-

den Spektralmeß- und Bestrahlungsgeräts aufgezeigt, durch welches Meßsituationen mit einer geringen, reflektierten Energie bewältigt werden können. In einem vierten Ausführungsbeispiel sind in Anlehnung an Fig.7 als Strahlungsquellen Dioden in Form von lichtemittierenden Dioden (LED) bzw. in Form von Laserdioden sowie Laser verwendet.

Wie bereits erwähnt, gelten die vorstehend angeführten bis (10) insbesondere für die in Fig. 5 darge-Gl.'en(7) 10 stellte Ausführungsform vor allem für Messungen im Infraroten. Hierbei sind die m Strahlungsquellen, vorzugsweise Schwarzkörper Ql bis Qm, wie ebenfalls erwähnt, in einem nicht näher dargestellten Spektrometergehäuse untergebracht, und die verwendete Optik, insbesondere in Form des 15 Strahlteilers QST, dient sowohl zur Bestrahlung des Objektes Q als auch zum Strahlungsempfang. Hierbei wird am Objekt O die Quellenstrahlung, d.h. die Strahlung jeder gegenüber dem Strahlteiler QST angeordneten Strahlungsquelle (Ql bis Qm), zurück zum Teleskop T reflektiert und gelangt 20 von dort zusammen mit der vom Objekt O emittierten Strahlung und der an ihm reflektierten Umgebungsstrahlung wieder zum Strahlteiler QST. Die ankommende Strahlung wird dort zur Hälfte in das Interferometer-Spektrometer IFS durchgelassen, während die andere Hälfte von dem Strahlteiler QST in die jeweilige Strahlungsquelle reflektiert wird, wo sie absorbiert wird.

Die in Fig. 5 schematisch dargestellte Ausführungsform hat, wie bereits erwähnt, den besonderen Vorteil, daß die Strahlungsquellen Ql bis Qm im Spektrometer selbst untergebracht sind, und über dessen Optik das Objekt bestrahlen. Hierbei muß allerdings in Kauf genommen werden, daß der Strahlteiler weniger Energie auf das Objekt und auf den Detektor überträgt, als z.B. die später beschriebene zweite Ausführungsform, und daß n weitere unbekannte Größen (falls diese nicht durch andere Messungen als bekannt eingeführt werden) zu bestimmen sind, nämlich

10

Für den Fall von Messungen im Infraroten ergeben sich mit diesem Ausführungsbeispiel aus den Gleichungen (7) bis(10) 5 und den vorstehenden Erläuterungen (m+4n+2) Unbekannte; da (m+1).n Messungen vorliegen, ist somit die Beziehung zu erfüllen:

$$m + 4n + 2 \le (m+1) \cdot n$$

 $m + 3n + 2 \le m \cdot n$ (15)

was z.B. mit m = 4, also 4 Strahlungsque len und n = 6, also 6 Spektralbereichen geschehen kann.

Dabei wird durch Herausklappen des Strahlteilers QST aus dem Strahlengang die entsprechende Messung ohne Bestrahlung erreicht, und es werden damit natürlich n x $\mathbf{r_i}$. $\mathbf{7}_i$ zusätzliche Unbekannte im System berücksichtigt.

Diese Messung ohne zusätzliche Bestrahlung ist aber, wie 20 schon erwähnt, gerade hier wenig sinnvoll und die folgende Abschätzung verdeutlicht dies mit Zahlen:

Werden nur Messungen mit zusätzlicher Bestrahlung durchgeführt, also m.n Messungen, so ergeben sich aus den Gl'en

(7) bis (10) (m+3n+2) Unbekannte. Wie zu erwarten, ist
also wieder die Beziehung zu erfüllen:

$$m + 3n + 2 \le m \cdot n$$
 (15)

was mit 4 Strahlungsquellen in 6 Spektralbereichen, hier allerdings nur mit m statt mit (m+1) Messungen erreicht wird.

Günstiger werden die Verhältnisse, wenn durch Abschalten oder Abblenden der Strahlungsquellen (bei unverändertem Strahlengang) eine Messung ohne Bestrahlung gewonnen werden kann; zu erfüllen ist dann die Beziehung:

1

$$m + 3n + 2 \le (m+1) \cdot n$$

 $m + 2n + 2 \le m \cdot n$ (16)

5 was mit m = 3, d.h. 3 Strahlungsquellen und n = 5, d.h. 5 Spektralbereichen zu realisieren ist.

Sind bei der Ausführungsform nach Fig.⁵ alle Geräteparameter außer den Temperaturen T_Q, der zusätzlichen Strahler (z.B. durch eine Eichung) bekannt, so reduziert sich die Zahl der Unbekannten auf:

$$m \times T_{Q_{\underline{i}}}$$
; $n \times \varepsilon_{\underline{i}}$; $1 \times T_{Obj}$ und $1 \times T_{Umg}$

und es ist die Beziehung zu erfüllen:

15
$$m + n + 2 \leq (m+1) \cdot n$$

 $m + 2 \leq m \cdot n$ (17)

was mit m=1, also einer zusätzlichen Strahlungsquelle, und n=3, also 3 Spektralbereichen bereits geschehen ist.

- In einem zweiten Ausführungsbeispiel soll die Bestrahlungsvorrichtung eine eigene Optik (Teleskop) haben; daher können Spektrometer und Bestrahlungseinheit als getrennte Geräte ausgeführt werden; allerdings können sie auch in
 einem Gerät zusammengefaßt werden. In jedem Falle ist es

 25 notwendig, die gesamte, vom Spektrometer erfaßte Fläche
 zu bestrahlen. Wegen des hier fehlenden Strahlteilers QST
 können in jedem Fall Messungen ohne Bestrahlung sinnvoll
 verwendet werden.
- Im allgemeinen Fall sind dabei unbekannt: $\begin{tabular}{l} m \times T_Q; n \times E_i; n \times r_i. T_{i^*} 1 \times T_{Obj}; 1 \times T_{Umg} \begin{tabular}{l} und 1 \times \Omega_Q. \end{tabular}$

Es ist also die Beziehung zu erfüllen:

$$m + 2n + 3 \leq (m+1) \cdot n$$

 $m + n + 3 \leq n \cdot m$ (18)

was mit m = 2, also 2 Strahlungsquellen und n = 5, also 5 Spektralbereichen zu realisieren ist.

wird auch hier eine Eichung durchgeführt und der Faktor $\Omega_{\mathbb{Q}}$ als bekannt eingeführt, so gelten dieselben Beziehungen wie im vorhergehenden Beispiel; das Gleickungssystem wird also bestimmt mit einer zusätzlichen Strahlungsquelle und 5 n = 3 Spektralbereichen.

Im folgenden sollen Beispiele von Energieabschätzungen für ein Gerät entsprechend Fig.⁵ Aufschluß über notwendige Stahlertemperaturen bzw. zu erwartende Strahlungsflüsse 10 geben. Dabei ist die Größe k3 aus Gl.(7) zu

$$k3 = \Omega_{RB} = \frac{A_s}{a^2} = 1$$
 (19)

angenommen; das gilt für das folgende Beispiel nur bei 15 einem Abstand d zwischen Objekt und Spektrometerteleskop von etwa 4 bis 5cm. Eine Verdopplung dieses Abstandes führt zu einer Verringerung der reflektierten Energie zusätzlicher Bestrahlung auf 1/4.

20 Das Teleskop des Geräts soll einen Primärspiegel von DP = 5cm Durchmesser haben und einen Sekundärspiegel von DS = 1cm, die Brennweite ist BW = 10cm. Die wirksame Apertur $^{\rm A}{}_{\rm S}$ des Spektrometerteleskops ergibt sich dann zu:

$$A_{S} = \frac{1}{4} \pi \, (DP^2 - DS^2) \, [cm^2]$$
 (20)

 $A_{S} = 18,85 \text{ cm}^{2}$

35

Soll der Gesichtsfeldwinkel $\alpha_S = 5^{\circ}$, also der Raumwinkel $\Omega_S = 0,598.10^{-2}$ sr betragen, so ergibt sich die notwendige 30 Detektor- bzw. Strahlerfläche (DF bzw. SF) aus:

$$\Omega_{s} = \frac{SF}{BW^{2}} \quad [sr] \tag{21}$$

zu SF = 0,598 cm², womit der Durchmesser SD des Strahlers SD = 0,873 cm wird.

Mit dem Gerät soll die Temperatur $T_{\rm Obj}$ eines Objektes bestimmt werden, dessen Emissionsgrad $\varepsilon_{\rm Obj}$ = 0,2 (Refle-

- 1 xionsgrad $g_{Obj} = 0.8$) betrage, und das sich in einer Umgebung der Temperatur $T_{Umg} = 300 \text{ K befinde, wobei das Ob-}$ \cdots jekt die Temperatur $T_{Obj} = 360 \text{ K habe.}$
- Bei einer Wellenlänge von 8,5µm ergibt sich dann die Strahldichte Lobi des Objektes zu:

$$L_{\text{Obj}} = (0,2.0,246.10^{-2} + 0,8.0,955.10^{-3}) \text{ W/sr.cm}^2.\mu\text{m}$$

$$L_{\text{Obj}} = (0.492.10^{-2} + 0.764.10^{-3}) \text{ W/sr.cm}^2.\mu\text{m}$$

= 5.684.10⁻³ W/sr.cm².\mu\text{m}

Der von diesem Objekt in das genannte Meßgerät eintretende Strahlungsfluß P_{Obi} ergibt sich aus:

$$P_{\text{Obj}} = L_{\text{Obj}} \cdot A_{\text{S}} \cdot \Omega_{\text{g}} [W/\mu m]$$
 (22)
zu
$$P_{\text{Obj}} = 64.07 \cdot 10^{-5} W/\mu m.$$

- Hat der zur Bestrahlung verwendete Schwarzkörper Ql die Temperatur $T_{\Omega 1}$ = 600 K, so ist seine Strahldichte $L_{\Omega 1}$ bei 8,5 µm: $L_{O1} = 0.17 \cdot 10^{-1} \text{ W/sr.cm}^2.\mu\text{m}.$
- 25 Der über die Optik austretende Strahlungsfluß Pol berechnet sich aus:

$$P_{O1} = r_{OST} \cdot L_{O1} \cdot SF \cdot \Omega_{S}$$
 (23)

mit
$$r_{QST} = 0.5$$
 zu $P_{Q1} = 3.04 \cdot 10^{-5}$ W/ μ m.

Unter der Voraussetzung, daß die am Objekt reflektierte Strahlung wieder vollständig von der Optik aufgenommen wird, ergibt sich der Strahlungsfluß dieses reflektierten Anteils aus:

$$P_{RQ1} = P_{Q1} \cdot P_{Obj} zu$$

$$P_{RQ1} = 2,432 \cdot 10^{-5} W/\mu m,$$
(24)

das sind etwa 3,7% des gesamten Strahlungsflusses, der in das Gerät eintritt. Der Anteil der reflektierten Strahlung der Umgebung beträgt 12,95% am Gesamtfluß. Führt man obige Abschätzung für die Wellenlänge 4,0 µm bei sonst identischen Parametern durch, so ergeben sich:

$$P_{Obj} = 18,51 \cdot 10^{-5} \text{ W/}\mu\text{m}$$

$$P_{O1} = 5,26 \cdot 10^{-5} \text{ W/}\mu\text{m}$$

$$P_{RQ1} = 4.20 \cdot 10^{-5} W/\mu m$$

und der Anteil der reflektierten Strahlung macht etwa 18,5% des gesamten Strahlungsflusses aus; der Anteil der reflektierten Umgebungsstrahlung beträgt 28,6%.

Diese Abschätzung führt für eine Quellentemperatur T_{Q2} = 700 K bei sonst unveränderten Parametern zu folgenden Grö-Ben;

für eine Wellenlänge von 8,5 µm

$$P_{\text{Obj}} = 64,07 \cdot 10^{-5} \text{ W/}\mu\text{m}$$

20

30

$$P_{RO2} = 3.76 \cdot 10^{-5} \text{ W/}\mu\text{m} = 5.54 \text{ }\text{s}$$

beträgt der Anteil reflektierter Umgebungsstrahlung 12,76%;

für eine Wellenlänge von 4,0 µm:

$$P_{\text{Obj}} = 18,51 \cdot 10^{-5} \text{ W/}\mu\text{m}$$

$$P_{RQ2} = 9.94 \cdot 10^{-5} \text{ W/}\mu\text{m} = 34.94 \text{ %}$$

beträgt der Anteil reflektierter Umgebungsstrahlung 22,87%.

Die aufgeführten Beispiele zeigen, daß die Anteile der verschiedenen Strahlungsquellen (Objekt, Umgebung, Quellen Ql bis Qm) am gesamten Strahlungsfluß vergleichbare Größen haben, und daß die Quellen Ql bis Qm auch bei nicht

zu hohen Temperaturen T_{Ql} bis T_{Qm} ausreichende Energie liefern; natürlich ist für den jeweiligen Anwendungsfall eine vergleichende Auswahl geeigneter Wellenlängenbereiche durchzuführen.

1 Aus obigen Energiebetrachtungen ist unmittelbar ersichtlich, daß der Emissionsgrad (Reflexionsgrad) des betrachteten Objektes von großem Einfluß auf die Wirksamkeit des durchzuführenden Verfahrens ist. Mit abnehmendem Reflexi-5 onsgrad wird der Anteil reflektierter Quellenstrahlung zunehmend geringer und verschwindet irgendwann im Rauschen. Die Forderung nach einer ausreichenden Intensität reflektierter Quellenstrahlung kann entweder durch die Erhöhung der Intensität der Quelle selbst (beispielsweise durch 10 eine höhere Temperatur) oder durch eine andere Bestrahlungsgeometrie (und Meßgeometrie) erfüllt werden, indem die Bestrahlungs- und Meßoptik auf das Objekt fokussiert wird. Damit wird einerseits die Energiedichte der Bestrahlung erhöht und andererseits ein kleineres Flächenelement 15 (wählbarer Größe) des Objektes "gesehen" und somit weniger Objektstrahlung und reflektierte Umgebungsstrahlung empfangen. Ein Gerät läßt sich sowohl mit einer festen als auch mit einer variablen Brennweite ausbilden.

20 Fig.6 zeigt schematisch einen Strahlengang vor der Optik einer fokussierbaren Ausführungsform. Hieraus ist ersichtlich, daß der Betrag der reflektierten Quellenenergie weitgehend unabhängig vom Abstand zwischen einem Objekt O und dem Meßgerät (Spektrometer) ist, solange dieser Abstand nicht größer als eine Brennweite BF ist, während der Betrag der empfangenen Objektstrahlung der reflektierten Umgebungsstrahlung in jedem Fall entfernungsabhängig ist.

Zur Überwindung der Schwierigkeiten aufgrund geringer re30 flektierter Energien eignen sich zur Bestrahlung darüber
hinaus besonders entsprechende Laser bzw. Laserdioden und
auch lichtemittierende Dioden (LED's), da sie in einem
schmalen Spektralbereich mit hoher Energie strahlen. In
bekannter Weise sind sie im Pulsbetrieb verwendbar, was
der Forderung nach kurzzeitiger Bestrahlung zur Vermeidung einer Aufheizung des Objektes entgegenkommt. Die Verwendung von Laser, Laserdioden und auch LED's ist beson-

l ders geeeignet für einen Aufbau der Vorrichtung nach Fig.5, bei welcher die Bestrahlung und Messung mit einer gemeinsamen Optik erfolgt und somit eine vergleichsweise einfache Realisierung ermöglicht. (Die Verwendung von 5 Schwarzkörpern hoher Temperaturen erfordert einen großen Aufwand an thermischer Isolierung). Außerdem ermöglicht bei Lasern, Laserdioden und auch LED's deren verhältnismäßig geringer Bedarf an elektrischer Energie die Ausbildung tragbarer Geräte.

Einige Besonderheiten bei der Verwendung von LED's, Laserdioden und Laser sollen im folgenden erläutert werden. Während LED's Strahlung einer festen Wellenlänge emittieren, sind bei Laserdjoden und Lasern auch Bauarten mit 15 einer einstellbaren bzw. durchstimmbaren Wellenlänge erhältlich. Werden solche Quellen mit fester Wellenlänge verwendet, wird für jede Wellenlänge eine Diode bzw. ein

Laser benötigt; es werden also insgesamt n Laser oder Dioden Q1 bis Qn in Fig 7 benötigt, deren Aufbau im übrigen

20 dem der Fig.5 entspricht.

Bei Verwendung nur einer durchstimmbaren Quelle kann eine große Anzahl von n verschiedenen Wellenlängen zur Messung verwendet werden, insbesondere wenn das Spektrometer ein 25 kontinuierlich messendes Fourierspektrometer ist, beispielsweise ein Interferometer, wie es in Fig. 7 dargestellt ist. Wenn der durchstimmbare Wellenlängenbereich nicht groß genug ist, müssen zwei oder mehr durchststimmbare Quellen verwendet werden.

30

10

Laser und Laserdioden emittieren eine Strahlung in einem räumlich eng begrenzten Bündel; die Bestrahlung des Objektes sollte jedoch über die ganze, vom Gesichtsfeld des Spektrometers überdeckte Fläche erfolgen. (Sie sollte 35 nicht punktförmig wie bei einer unbeeinflußten Laserstrahlung sein). Kommerzielle Strahlaufweiter, die vor die Quellen Ql bis Qn in Fig.7 gesetzt sind, sorgen für den gewünschten Durchmesser der Strahlenbündel; in vielen

Fällen dürften, wie in Fig. 7 dargestellt, jeweils einfache Diffusoren DLl bis DLn beispielsweise in Form von starken Folien aus Teflon (eingetragenes Warenzeichen) genügen, um die Bündel aufzuweiten.

5

15

Im allgemeinen wird die optische Bandbreite (der Wellenlängenbereich) der Laser bzw. Dioden schmaler sein als die der Messung und damit als der jeweilige Wellenlängenbereich des Spektrometers. Werden die Wellenlängenbereiche des Spektrometers so ausgelegt, daß die Bestrahlungswellenlängen jeweils etwa in der Mitte der Meßbereiche liegen, so kann für beide in der Regel derselbe Reflexionsgrad des Objektes angenommen werden, da der mittlere Reflexionsgrad des Objektes in einem relativ breiten Meßbereich etwa gleich dem Reflexionsgrad in der Mitte des Bereichs ist.

Zu beachten ist, daß auf LED's, Laserdioden und Laser das Planck'sche Strahlungsgesetz nach den Gl'en (7), (8) oder (9) nicht anwendbar ist, d.h. daß im Term r_{QST_i} . Ω_{Q} . L_{T_Q} , λ_i 20 die Größe L_{T, R,} nicht nach Planck berechnet werden kann; vielmehr muß hier eine gemessene oder eine aus früherer Eichung bekannte Strahlungsintensität der jeweiligen Quelle (bei der entsprechenden Wellenlänge) eingegeben werden. 25 Ihre Messung kann bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 7 derart erfolgen, daß über eine Mechanik anstelle des Strahlteilers QST ein gestrichelt wiedergegebener Umlenkspiegel USP in den Strahlengang eingebracht wird, in der Weise, daß er die Strahlung der Quellen Ql bis Qn direkt 30 in das Spektrometer lenkt. Werden die so gemessenen Strahlungsintensitäten mit $I_{L,\lambda}$, bezeichnet, so ist leicht einzusehen, daß anstelle der Größe L_{T_Q} , λ_i in den Gl'en (7), (8) oder (9) die Größe

35

$$I_{L,\lambda_i}$$
 $\frac{1}{r_i}$

stehen muß.

Die Änderungen der Strahlungsintensitäten zur Erlangung von m verschiedenen Bestrahlungsstärken bei den n Bestrahlungswellenlängen kann durch definierte Strahlungsdämpfungselemente, wie beispielsweise Graufilter oder Graukeile GF in Fig.7 erreicht werden, die zweckmäßigerweise mit Strahlaufweitern, beispielsweise in Form von Diffusoren DL1 bis DLn, kombiniert werden. Der Dämpfungsfaktor wird dabei jeweils über die Messung der Größen IL, 2. als bekannt in das Gleichungssystem eingeführt.

Sind in dem Ausführungsbeispiel nach Fig.7 alle Gerätekomponenten (beispielsweise durch eine Eichung) bekannt, dann sind, da die Größen $I_{L,\lambda}$, gemessen werden, nur noch n x ε_i , T_0 und T_u unbekannt; demgegenüber stehen (m+1).n Meßwerte. Somit ist also die folgende Bedingung zu erfüllen:

$$n + 2 \le (m+1) \cdot n$$

 $2 \le m \cdot n$ (24)

mit m = 1, d.h. einem Betrieb mit n Laserquellen oder Dioden, bzw. mit einer durchstimmbaren Quelle bei den n Wellenlängen mit nur einer Intensität (ohne eine Veränderung der Dämpfung) ergibt sich schon bei n = 2 Wellenlängen ein bestimmtes Gleichungssystem. Hierbei sei noch einmal betont, daß die Gewinnung und Verarbeitung überbestimmter Gleichungssysteme (durch die Anwendung der Ausgleichsrechnung) zu besonders genauen Ergebnissen führt. Für ein nach Fig.5 ausgebildetes Gerät mit den obigen Randbedingungen (G1.(24)) ist beispielsweise der Freiheitsgrad F (oder die 30 Zahl der überbestimmt vorliegenden Messungen):

$$F = (m+1) n - (n+2)$$

30µm

10

= n - 2
Grundsätzlich sind alle bekannten und auch in der Zukunft
zu erwartenden Laser bzw. Dioden für diese Anwendungen ge35 eignet bzw. werden es sein; hierfür seien als Beispiele
genannt:
durchstimmbare Bleisalzlaserdioden im Bereich von 3µm bis

1 Wellenlänge mit Stimmbereichen von 20cm⁻¹ bis 300cm⁻¹ für unterschiedliche Typen; durchstimmbare Co₂ Laser im Bereich 9µm bis 11µm, durchstimmbare Kryptonlaser im Bereich 0,33µm bis 0,799µm,

5 durchstimmbare Farbstofflaser im Bereich von 0,19 μ m bis 5 μ m.

(In allen Anwendungsfällen sollen selbstverständlich die optischen Achsen von Empfang und Bestrahlung senkrecht auf dem Objekt stehen.)

10

Mit der Erfindung können also bei unveränderten Größen von Objekt und Umgebung Meßdaten für ein bestimmtes bzw. Überbestimmtes Gleichungssystem gewonnen werden. Ein besonderer Vorteil der Vorrichtungen gemäß der Erfindung ist darin zu sehen, daß mit ihnen ein sich ändernder spektraler Emissionsgrad des Objektes auch bei konstanter Objekttemperatur bestimmt werden kann, oder aber insbesondere auch bei sich ändernder Objekttemperatur eine eventuell vorliegende Temperaturabhängigkeit des Emissionsgrades, d.h. auch eine Änderung des Emissionsgrades, erfaßt wird. Insbesondere können durch die Verwendung von Dioden oder Lasern mit geringem Aufwand tragbare Geräte ausgebildet wer-

25

den.

30

1

15

20

25

D-8034 GERMERING. D.3. OKt. 1984 HERMANN-EHLERS-31 R.3. OKt. 1984

_1-

Anwaltsakte: DFO-1406

Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt e.V.

Rechtssitz: D-5300 Bonn 1 Postanschrift: D-5000 Köln 90 Linder Höhe

Patentansprüche

Verfahren zur berührungslosen, emissionsgradunabhängigen Strahlungsmessung der Temperatur eines Objektes, bei welchem Verfahren in n Wellenlängenbereichen (Spektralbändern) im Sichtbaren und/oder Infraroten und bei m Temperaturen des Objektes nacheinander Strahldichten oder -stärken erfaßt werden, dadurch geken nzeichne et, daß aus einer Reihe von jeweils mindestens n = 4 Strahldichten oder -stärken aus den Messungen von mindestens m = 3 verschiedenen Temperaturen des Objekts (O) ein Gleichungssystem von n.m = 12 Unbekannten und n.m = 12 Meßwerten gebildet wird;

durch das Gleichungssysstem die Meßwerte mit Hilfe des Planck'schen Strahlungsgesetzes jeweils als Summe der Strahldichte (-stärke) eines Strahlers mit der Temperatur und dem spektralen Emissionsgrad (\mathcal{E}_i) des Objektes und der Strahldichte (-stärke) eines Strahlers (von Umgebungseinflüssen) mit der Temperatur der Umgebung, die am Objekt mit einem spektralen Reflexionsgrad des Objektes ($\mathcal{G}_i = 1 - \mathcal{E}_i$) (eins minus spektralen Emissionsgrad) reflektiert wird, bei den jeweils n Meßwellenlängen (λ_i) dargestellt werden, wobei die Summe noch mit einem Produkt (r_i , \mathcal{T}_i) aus der spektralen Empfindlichkeit (r_i) des Meßobjektes und

- 1 dem Transmissionsgrad (\mathcal{T}_i) der Atmosphäre multipliziert wird, welches Produkt auch bei den jeweils n Meßwellen-längen (λ_i mit $i=4,\ldots,n$;) ermittelt werden, und die bei der Lösung des Gleichungssystems gefundenen m Objekttemperaturen als die wahren m Objekttemperaturen ermittelt wird.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich nach net, daß der bei der Lösung des Gleichsungssystems gefundene, spektrale Emissionsgrad des Objektes (n Werte des spektralen Emissionsgrades bei den n Wellenlängen eines Meßgerätes) als der wahre spektrale Emissionsgrad des Objektes (O) ermittelt wird.
- 15 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich net, daß die bei der Lösung des Gleichungssystems gefundene(n) Umgebungstemperatur (Umgebungstemperaturen bei thermisch inhomogener Umgebung) als die wahre(n) Umgebungstemperature (Umgebungstemperaturen bei thermisch inhomogener Umgebung) ermittelt wird (werden).
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die bei der Lösung des Gleichungssystems gefundene(n) Temperatur des Meßgeräts (Temperaturen der inneren
 Oberfläche des Meßgeräts) als die wahre(n) Temperatur (Temperaturen der inneren Oberflächen des Meßgeräts ermittelt wird (werden).
- 5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich30 net, daß das bei der Lösung gefundene Produkt (r_i. T_i) aus der spektralen Empfindlichkeit (r_i) des Meßgeräts und dem spektralen Transmissionsgrad (T_i) der Atmosphäre (n Werte bei den n Wellenlängen des Meßgeräts) als das wahre Produkt (r_i. T_i) aus der spektralen Empfindlichkeit (r_i) des Meßgeräts und dem spektralen Transmissionsgrad (F_i) der Atmosphäre ermittelt wird.

- 1 6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich net, daß alle aus dem Gleichungssystem ermittelten Größen, nämlich m Objekttemperaturen, die Umgebungstemperatur (Umgebungstemperaturen thermisch inhomogener Umgebung), die innese Temperatur des Meßgeräts, n Werte des spektralen Emissionsgrades des Objektes und n Werte des Produktes r_i. T_i aus der spektralen Empfindlichkeit r_i des Meßgerätes und dem spektralen Transmissionsgrad T_i der Atmosphäre ausschließlich durch Lösung des Gleichungssystems rechnerisch aus den Meßwerten
 10 ermittelt werden.
- 7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich net, daß bei entsprechend großer Wahl von n Spektralbereichen und/oder m Objekttemperaturen die Anzahl n.m der voneinander unabhängigen Meßwerte zunehmend größer ist als die Zahl der unbekannten Größen, daß damit ein überbestimmtes Gleichungssystem gebildet wird, und dieses Gleichungssystem mit Hilfe der Ausgleichsrechnung gelöst wird, und daß dadurch Meßungenauigkeiten ausgeglichen werden, wodurch die ermittelten Werte der unbekannten Größen genauer werden.
- 8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß andere als die bisher genannten, unbekannten, zu
 bestimmenden Größen, beispielsweise mehrere Umgebungstempe25 raturen bei thermisch inhomogener Umgebung, die von der Atmosphäre emittierte Strahlung, oder der spektrale Transmissionsgrad des Objektes, falls dieses strahlungsdurchlässig
 ist, oder mehrere Objekttemperaturen gleichzeitig oder
 nacheinander bei thermisch inhomogenen Objekten oder das
 30 Objekt und/oder die Umgebung betreffende Geometriefaktoren,
 generell alle Faktoren, die die vom Objekt ausgehende Strahlung, ihren Weg zum Meßgerät und im Meßgerät bis zum endgültigen Meßwert in irgeneiner Weise beeinflussen, in das Gleichungssystem eingeführt werden,
- ontsprechend der so gegebenen Anzahl von Unbekannten durch entsprechende Wahl von n Spektralbereichen und m Objekt-temperaturen ein System von entsprechend vielen n.m Meßwerten erfaßt wird, und

- 1 das damit erstellte Gleichungssystem gelöst oder ausgleichend gelöst wird und dabei alle Unbekannten bestimmt oder ausgleichend bestimmt werden.
- 9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Objekt, dessen Temperatur bestimmt werden soll, aufgrund seiner Funktion und Beschaffenheit verschiedene Temperaturen annimmt, oder aber durch irgendeine Art von Heizung erzwungen verschiedene Temperaturen annimmt.
- 10. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Verfahren in entsprechender Weise
 angewandt wird, wenn die Objekttemperatur unverändert ist,
 die Umgebungstemperatur von selbst oder erzwungen verschiedene Werte annimmt.

10

- 11. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichne t, daß das Verfahren in entsprechender Weise
 angewandt wird, wenn eine beliebige Anzahl von beliebigen
 20 Unbekannten eine Anzahl von k verschiedenen Werten annimmt
 und dabei gleichzeitig eine Anzahl 1 von Meßwerten gewonnen
 wird, mit der Bedingung, daß 1 ≥ k ist, und daß dabei alle
 Unbekannten bestimmt oder ausgleichend bestimmt werden.
- 25 12. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-zeich net, daß für wiederholte Messungen alle aus vorhergehenden Meßgängen ermittelten Größen, welche als unveränderlich anzusehen sind (wie beispielsweise das Produkt ri. Ti), als bekannte Größen in das Gleichungssystem aufgenommen werden, und daß dabei aus einer verringerten Anzahl von Meßwerten (beispielsweise einer Messung bei nur einer (m = 1) Objekttemperatur) die verbleibenden unbekannten Größen bestimmt oder ausgleichend bestimmt werden.
- 35 13. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß bei einer entsprechend großen Anzahl von m (verschiedenen Temperaturen des Objekts oder auch der

- Umgebung, etc.) und von n Spektralbereichen (Wellenlängenbereichen) des Meßgerätes nur die Meßwerte selbst bekannt sein müssen, und daß alle unbekannten Größen, auch die Spektralbereiche (Wellenlängenbereiche) des Meßgeräts berechnet oder ausgleichend berechnet werden.
 - 14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeich net, daß zur Strahlungsmessung ein Interferometerspektrometer (IFS) verwendet wird,
- dabei die Anzahl n der spektralen Bereiche (Meßwerte) sehr hoch wählbar ist, die spektralen Meßwerte alle dieselbe spektrale Breite (in \int_{-1}^{∞} , also Wellenzahlen) haben, und
- daher die Rechnungen in Wellenzahlen ∫cm⁻¹] oder Wellenlän15 gen ∫μm] durchgeführt werden (d.h. eine Korrektur unterschiedlicher spektraler Breiten der Meßbereiche entfällt).
- 15. Verfahren zur berührungslosen, emissionsgradunabhängigen Strahlungsmessung der Temperatur eines Objektes, bei welchem Verfahren in n Wellenlängenbereichen (Spektral-20 bändern) im Ultravioletten, Sichtbaren und/oder Infraroten nacheinander Strahldichten oder -stärken erfaßt werden, dadurch gekennzeichnet, daß die Strahlung $(m \ge 1)$ Strahlungsquellen (Ql bis einer Anzahl von m Qm) nacheinander über eine Optik (QST, T) auf das Objekt 25 (0) gelenkt wird, daß die davon jeweils am Objekt (0) reflektierte Strahlung gemeinsam mit der vom Objekt (0) emittierten Strahlung und der am Objekt (O) reflektierten Umgebungsstrahlung in n Spektralbereichen (n \geq 3) erfaßt 30 wird, und daß damit ein Gleichungssystem von n . (m + 1)Meßwerten, wobei ein Satz von Meßwerten ohne zusätzliche Bestrahlung gewonnen wird, gebildet wird, in welchem die Meßwerte mit Hilfe des Planck'schen Strahlungsgesetzes als Summe der Strahldichte -(stärke) eines Strahlers mit der 35

- Temperatur und dem spektralen Emissionsgrad (\mathcal{E}_i) des Objektes (O), der Strahldichte (-stärke) eines Strahlers mit der Temperatur der Umgebung und der Strahldichte (-stärke) eines weiteren Strahlers mit der Temperatur (Intensität) der jeweiligen zur Bestrahlung des Ojektes (O) verwendeten Strahlungsquelle (Ql bis Qm) dargestellt werden, wobei die beiden letzteren Strahldichten (-stärken) am Objekt (O) mit dem spektralen Reflexionsgrad ($\mathcal{G}_i = 1 \mathcal{E}_i$) reflektiert werden, und aus diesem Gleichungssystem die Temperatur des Objektes (O), die Temperatur der Umgebung und die Temperatur der einen oder der Strahlungsquellen (Ql bis Qm) sowie die Werte des spektralen Emissionsgrades des Objektes (O) als deren wahre Werte ermittelt werden.
- 15 16.Verfahren nach Anspruch 15,dadurch gekenn-ze ich net, daß bei entsprechend großer Wahl der Anzahl von Spektralbereichen und der Anzahl der zusätzlichen Strahlungsquellen (Ql bis Qm) weitere Größen aus dem Gleichungssystem als die jeweils wahren Größen errechnet werden können, wie beispielsweise die die besondere Bestrahlungsgeometrie kennzeichnenden Größen oder die spektrale Empfindlichkeit (ri) des Meßgeräts, oder auch das Produkt (ri, Ti) aus der spektralen Empfindlichkeit (ri) des Meßgeräts und dem Transmissionsgrad (Ti) der Atmosphäre oder andere, so daß hierdurch eine selbstkalibrierende Messung ermöglicht ist.
 - 17. Versahren nach einem der Ansprüche15 oder 16, dadurch g e k e n n z e i c h n e t, daß bei entsprechend großer Wahl von n Spektralbereichen und/oder m Strahlungsquellen (Ql bis Qm) die Anzahl n . m der voneinander unabhängigen Meßwerte zunehmend größer ist als die Zahl der unbekannten Größen, daß damit ein überbestimmtes Gleichungssystem gebildet wird, daß dieses Gleichungssystem mit Hilfe der Ausgleichsrechnung gelöst wird, und daß dadurch Meßungenauigkeiten ausgeglichen werden, wodurch die ermittelten Werte der unbekannten Größen genauer werden.

30

35

18. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem 1 mit einem Teleskop, mit der Ansprüche 15 bis 17, einem Spektralmeßgerät, das über eine Taktlogik einen Analog-Digital-Wandler speist, dem ein Mikrorechner mit Befehlseingabe und -anzeige nachgeschaltet ist, dadurch 5 g e k e n n z e i c h n e t, daß im Spektralmeßgerät (IFS) die m (m \geq 1) Strahlungsquellen (Ql bis Qm) angeordnet sind, und daß zwischen Teleskop (T) und Spektralmeßgerät (IFS) ein Strahlteiler (QST) vorgesehen ist, über welchen nacheinander jeweils die Strahlung einer der m Strahlungs-10 quellen (Ql bis Qm) über das Teleskop (T) auf das Objekt (0) gelenkt wird.

19.Vorrichtung nach Anspruch 18,dadurch gekenn
2 eich net, daß zur Bestrahlung in allen Wellenlängenbereichen als Strahlungsquellen Laser, Laserdioden oder
lichtemittierende Dioden (LED's) (Q1 bis Qn) vorgesehen
sind, so daß, falls diese Strahler mit festen Wellenlängen emittieren, eine Anzahl n (entsprechend den n Wellenlängenbereichen der Messung) dieser Laser, Laserdioden
oder lichtemittierenden Dioden notwendig ist.

20. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß zur Bestrahlung in allen Wellenlängenbereichen als Strahlungsquelle(n) ein durchstimmbarer
Laser oder eine durchstimmbare Laserdiode oder weniger als
n bezüglich ihrer Wellenlängen durchstimmbare Laser vorgesehen sind.

25

21. Vorrichtung nach den Ansprüchen 18 bis 20, dadurch geken nzeich net, daß zum Erreichen einer homogenen Beleuchtung des Objektes (O) jeweils ein jeder Strahlungsquelle (Laser, Laserdiode oder LED (Ql bis Qn)) zugeordneter Strahlaufweiter (DLl bis DLn) vorgesehen ist, und daß die Anzahl (m > 1) unterschiedlicher Intensitäten der Bestrahlung durch die Verwendung von Strahlungsdämpfungselementen (GF) ermöglicht ist, wobei die jeweilige Intensität

der zusätzlichen Bestrahlung beispielsweise über einen Umlenkspiegel (USP) direkt vom pektrometer (IFS) gemessen wird und diese gemessenen Intensitäten in das Gleichungssystem (als bekannt) eingeführt werden.













